

産業構造審議会知的財産分科会

第21回意匠制度小委員会

議事次第・配布資料一覧

日 時：令和7年12月15日（月）16時00分開会

会 場：特許庁庁舎16階特別会議室＋Web会議室

(議事次第)

1. 開会
2. 仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方について
3. 閉会

(配布資料)

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 意匠制度に関する検討課題について